Одновременно возник вопрос о корректности оптических характеристик применяя традиционные подходы их измерений. В ряде исследований было показано [2 - 6], что если выполняются измерения интегральных величин (силы света, светового потока, яркости и др.), то влиянием спектрального фактора [4] можно пренебречь. Вместе с тем, такие особенности СИД как стабильность и широкий мощности излучения, лиапазон хорошая воспроизводимость основных оптических СИД характеристик излучателей весьма перспективны с точки зрения создания на их основе эталонных (референсных) источники излучения для применения в различных областях оптической радиометрии [5, 7].

Кратко остановимся на наиболее перспекразработках РСИИ. тивных Практически одновременно NIST (США) и Институтом физики НАН Беларуси были предложены другие конструкции референсных СИД [7-10]. В РСИИ [7] гомогенизация пространственного распределения излучения в плоскости излучающей гетероструктуры осуществляется при помощи волноводного элемента. С помощью линзы производится Фурье-преобразование изображения торца волноводного гомогенизатора в пространственнораспределение излучения. угловое обеспечивает относительно небольшой регулируемый (в случае изменения фокусного расстояния линзы) угол расходимости пучка излучения с достаточно высокой однородностью его интенсивности, что делает данный РСИИ не похожим на большинство современных мощных СИД, являющихся, как правило, косинусными источниками. К преимуществам, по сравнению с прототипом СІЕ, можно также обеспечение постоянной температуры корпуса СИД с помощью Пельтье-элемента.

В разработанных Институтом физики НАН Беларуси РСИИ однородная пространственная засветка производится при помощи цилиндрического и полусферического рассеивателей. Пространственно-угловое распределение излучения в этих источниках, близкое к распределению косинусного источника, что делает предложенные РТТИИ подобными большинству выпускаемых мощных СИД [8–10].

Кроме того, следует отметить, что для полусферического РСИИ спектры излучения не имеют спектрального сдвига при любых углах излучения, а неравномерность интенсивности светового пятна (45 мм) на расстоянии 0,5 м не превышает 1,5 %, что является значимым преимуществом такой конструкции.

Таким образом, разработка и внедрение в метрологическую практику РСИИ, обеспечивающих высокостабильное и относительно равномерное спектральное распределение мощности излучения во всем спектральном диапазоне при достаточно высокой мощности излучения, может существенно повысить точность и качество метрологических работ в области оптической радиометрии.

- CIE 127:2007 Technical report CIE. Measurement of LEDs. 2nd edition Publication. – Vienna, CIE Central Bureau, 2007 – 32 p.
- Influence of spatial characteristics of solid state light sources on results of measurements of their photometric and radiometric properties / S.V.Nikanenka [et al.] // CIE 216:2015 Proc. 28th Session of the CIE, Manchester, UK, 28 June – 4 July 2015. – Manchester: CIE, 2015. – Vol. 1, P. 2. – P. 1389–1395.
- Гомбош, К. Освещение светодиодами как проблема фотометрии и колориметрии / К. Гомбош, Я. Шанда // Светотехника. – 2009. – № 2. – С. 11 – 19.
- Погрешности измерения освещенности создаваемой светодиодами / Д.В. Скумс [и др.] // Фотометрия и ее метрологическое обеспечение: тезисы докладов XIX науч.техн. конф., Москва, 16-19 апреля 2013 г. – М.: Логос. 2013. – С. 38–40.
- Advantages of white LED lamps and new detector technology in photometry/T. Pulli [et al] // Light: Science & Applications. – 2015. – №. 4. – P. 1–7.
- Влияние спектральной чувствительности фотометров на измерение силы света белых светодиодов /С.В. Никоненко [и др.] // МЕТРОЛОГІЯ-2010: наукові праці VII Міжнар. науково-техніч. конф. Харьків, 12-14 жовтня 2010 р.: в 2 т. / ННЦ «Інститут метрології». – Харьків, 2010. – Т. 2. – С. 19–22.
- Broadband Radiometric LED Measurements / G.P. Eppeldauer [et al] // Proc. of SPIE. – 2016. – Vol. 9954. – P. 99540J-01–99540J-15.
- Эталонный монохромный светодиод: пат. № 115889, Российская Федерация, МПКG01JI/00 / А. В.Данильчик, Е.В.Луценко, С.В.Никоненко; заявитель Институт физики НАН Беларуси. – № RU 115889; заявл. 28.12.2011.
- Influence of spatial characteristics of solid state light sources on results of measurements of their photometric and radiometric properties / S.V.Nikanenka [et al.] // CIE 216:2015 Proc. 28th Session of the CIE, Manchester, UK, 28 June – 4 July 2015. – Manchester: CIE, 2015. – Vol. 1, P. 2. – P. 1389–1395.
- S.V. Nikanenka et al., Reference hemispherical UVA LED source /S.V.Nikanenka [et al.]/ Proc. NEWRAD 2017, Tokyo 13 - 16 June, 2017, ed. LOC of NEWRAD 2017, P. 114-115.

УДК 681

БЕЗОПАСНЫЙ ДЛЯ ГЛАЗ КОМПАКТНЫЙ ЛАЗЕР БЛИЖНЕГО ИК-ДИАПАЗОНА Дейнека Р.В. 1 , Горбаченя К.Н. 1 , Ясюкевич А.С. 1 , Кисель В.Э. 1 , Мальцев В.В. 2 , Леонюк Н.И. 2 , Кулешов Н.В. 1

 1 НИЦ «Оптических материалов и технологий» БНТУ, Минск, Республика Беларусь 2 Кафедра кристаллографии и кристаллохимии МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия

Твердотельный лазер на основе монокристаллов иттрий-алюминиевого и гадолиний-алюминиевого боратов (Er,Yb:YAl3(BO3)4 и Er,Yb:GdAl3(BO3)4) – синтетических структурных аналогов минерала

хантита — является высокоэффективным малогабаритным источником излучения с различными длинами волн (1520, 1531, 1550, 1602 нм) в условно безопасном для органов зрения спектральном

диапазоне. Принимая во внимание высокую теплопроводность, твердость, лучевую прочность, спектроскопические свойства и нелинейно-оптические характеристики этого материала, он может быть использован в качестве активной среды лазера, излучающего в области 1.5–1.6 мкм [1]. Уникальные характеристики полученных кристаллов позволяют существенно уменьшить объем активного элемента и всего устройства в целом (рисунок 1).



Рисунок 1 – Внешний вид Er, Yb: GAB лазера работающего в непрерывном режиме

Надежная конструкция лазера, наряду с высокими выходными характеристиками, такими как выходная мощность, дифракционно-ограниченная расходимость пучка и линейная поляризация (таблица 1) излучения обеспечивает возможность его широкого применения как в медицине, так и в оптических системах различного назначения

Таблица 1 – Характеристики Er, Yb: GAB лазера, работающего в непрерывном режиме

Характе-	Модель				
ристика	CW-0.5- 1520	CW-0.5- 1531	CW-0.5- 1555		
Длина волны, нм	1520	1531	1555		
Выходная мощность, мВт	500	500	500 < 9 TEM ₀₀		
Расходимость, мрад	< 9	< 9			
Поперечный профиль пучка	TEM_{00}	TEM ₀₀			
Поляризация	Линейная, > 100:1	Линейная, > 100:1	Линейная, > 100:1		
Стабильность выходной мощности, % СКО, 1 час)	<1	<1	<1		
Габаритный размеры (ШхВхД, мм ³)	80x90x180	80x90x180	80x90x180		
Охлаждение	клаждение Воздушное		Воздушно е		

Такие «хантитовые» лазеры со сверхкороткими импульсами и частотой следования в десятки гигагерц (рисунок 2) предназначены также для телекоммуникационных систем большой емкости, оптической локации и дальнометрии [2].

Кроме того, создание лазерного излучателя с уникальными характеристиками позволит разработать приборы нового класса, обладающие улучшенными эксплуатационными характеристиками (таблица 2) и меньшей стоимостью для применений, в частности, в качестве дальномеров для

беспилотных летательных аппаратов, работающих в режиме накопления сигнала, а также в воздушной навигации и для зондирования атмосферы, в системах целеуказания и оптоэлектронного противодействия, поскольку попадают в «окно прозрачности» атмосферы.



Рисунок 2 – ОЕМ импульсный лазер на основе кристалла Er,Yb:GAB

Таблица 2 – Характеристики Er, Yb: GAB лазера работающего в импульсном режиме

Характеристика	Значение		
Длина волны, нм	1550		
Энергия импульсов, мкДж	*30		
	**10		
Частота следования	*10		
импульсов, кГц	**30		
Длительность импульсов, нс	< 5		
Поперечный профиль пучка	TEM_{00}		
Габаритный размеры	25.4x40		
(ДиахД, мм)			
Охлаждение	Воздушное		

Осциллограммы одиночного импульса и последовательности импульсов представлены на рисунках 3 и 4 соответственно.

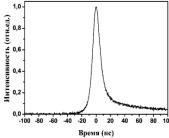


Рисунок 3 – Осциллограмма одиночного импульса

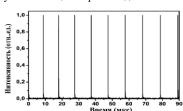


Рисунок 4 – Осциллограмма последовательности импульсов

Использование лазерного диода для накачки увеличивает время наработки на отказ предлагаемого лазера до 100 000 часов. Для него не требуется дополнительного водяного охлаждения, при этом в процессе работы лазера отсутствуют вибрации. Он способен конкурировать с образцами ведущих мировых компаний.

Gorbachenya, V.E. Kisel, A.S. Yasukevich, V.V. Maltsev, N.I. Leonyuk, and N.V. Kuleshov // Optics Letters, 38, 2446 (2013).

Gorbachenya, V.E. Kisel, A.S. Yasukevich, V.V. Maltsev, N.I. Leonyuk and N.V. Kuleshov // Optics Letters, 41, 918 (2016).

УДК 535.317

АБЕРРАЦИОННЫЙ РАСЧЕТ ДВУХЗЕРКАЛЬНОГО ОБЪЕКТИВА С ТРЕМЯ ОТРАЖЕНИЯМИ Артюхина Н.К.1, Самбрано Л.Ф.1,2

 1 Белорусский национальный технический университет, Минск Республика, Беларусь ²Национальный центр оптических технологий, Мерида, Венесуэла

В последнее время большое распространение получили зеркальные системы из-за отсутствия хроматических аберраций при любых апертурах и фокусных расстояниях. Они используются в разнообразных областях науки и техники.

Развитие схемных решений зеркальных систем идет по пути улучшения оптических характеристик: увеличение угловых полей, сокращение габаритов, повышение качества изображения, а также точность и технологичность изготовления отражающих поверхностей. Окончательный выбор схемы с различным числом зеркальных элементов всегда осуществляется для конкретной задачи. Накоплен потенциал по разработке и значительный исследованию двухзеркальных систем [1].

В данной работе представлено проектирование двухзеркального объектива с тремя отражениями от двух параболических зеркал, причем используется двойное отражение от главного зеркала. Такой объектив построен на основе телескопической системы Мерсенна [2]. Аберрационный анализ показал, что исследуемая композиция обладает исправлением сферической аберрации, соблюдением условия синусов Аббе и исправлением астигматизма при соблюдении телецентрического хода главных лучей пространстве между обоими зеркалами.

Схема объектива показана на рисунке 1. Второе зеркало имеет центральное отверстие для прохождения светового пучка лучей. Деформация отражательной каждой поверхности: $\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma_3 = -1$.

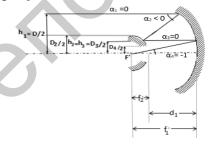


Рисунок 1 – Схема двухзеркального объектива с ходом первого параксиального луча

Проектирование зеркального объектива проведено в два этапа: габаритный расчет и аберрационный (оценка коэффициентов Зейделя). При этом применим алгебраический метод проектирования [1]. Сначала установлены

условия нормировки для первого параксиального

$$\alpha_1 = \alpha_3 = 0, \ \alpha_2 < 0, \ \alpha_4 = -1, h_1 = 1..$$

Отметим, что наибольший эффект укорочения получается при следующем дополнительном условии $f_1/D = 0.25$.

Получим сводки формул для первого этапа параметрического расчета:

параметрического расчета:
$$-1 = f' = f_1' \cdot \Gamma,$$

$$\frac{D}{D_2} = \frac{f_1'}{f_2'} = \Gamma, \qquad \frac{D_2}{D_3} = \Gamma, \qquad \frac{D_3}{D_4} = \Gamma,$$

$$d_1 = f_1' - f_2', \qquad f_1' = -\frac{1}{\Gamma}, \qquad f_2' = -\frac{1}{\Gamma^2},$$

$$d_1 = -\frac{\Gamma^{-1}}{\Gamma^2}, \quad h_2 = h_3 = \frac{1}{\Gamma}.$$
 Значение свободного корре

коррекционного параметра α2, влияющего на конструктивное решение системы можно определить с помощью следующей формулы:

следующей формул
$$\alpha_2 = -\frac{h_2 - h_1}{d_1} = -\Gamma.$$
Формульныя распе

Формулы для расчета величин радиусов зеркал:
$$r_1=\frac{2}{\alpha_2}=-\frac{2}{\Gamma}$$
, $r_2=\frac{2h_2}{\alpha_2}=-\frac{2}{\Gamma^2}$, $r_3=-\frac{2h_2}{\alpha_4}$. Из-за двойного отражения главного зеркала

имеем , т.е. .

В процессе проектирования данного объектива возникают некоторые дополнительные условия.

Рассчитанная система имеет высокое относительное отверстие D/f= 1:0.5, но малое поле зрения (порядка $2\omega = 12'$).

Расчетные значения конструктивных параметров системы (радиусов кривизны, диаметров и расстояний между поверхностями) представлены в таблице 1.

Таблица 1. Конструктивные параметры системы мм (когла $\alpha_2 = -2$)

системы, мм, (когда u ₂ = 2)										
	$R_1=R_3$	R_2	d_1	D	D_2	D_3	D_4			
	-2000	-500	-750	2000	1000	500	250			

На втором этапе получены коэффициенты аберраций третьего порядка, которые описываются пятью уравнениями:

$$\begin{split} \mathbf{B} &= \mathbf{B}_0 = \mathbf{0} \;, \\ K &= K_0 - t B_0 = K_0, \\ C &= C_0 - 2 t K_0 + t^2 B_0 \;, \\ D - C &= D_0 - C_0 \;, \\ E &= E_0 - t (2 C_0 + D_0) + 3 t^2 K_0 - t^3 B_0, \end{split}$$